

著者略歴

香山 正憲 (こうやま まさのり)

1957年 岡山県に生まれる

1982年 東京大学工学部金属材料学科卒業

1985年 東京大学大学院工学系研究科博士課程中退

1985年 工業技術院大阪工業技術試験所(現産業技術総合研究所関西センター) 入所

2004年 産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 グループ長

2015年 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門 首席研究員

2021年～ 同 名誉リサーチャー

工学博士

2024年11月25日 第1版発行

検印省略

平面波基底の第一原理計算法

原理と計算技術・汎用コードの理解のために

著者 香山 正憲

発行者 内田 学

印刷者 山岡 影光

発行所 株式会社 内田老翁鶴園 〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目34番3号

電話 (03)3945-6781(代)・FAX (03)3945-6782

<http://www.rokakuho.co.jp/>

印刷・製本/三美印刷 K.K.

Published by UCHIDA ROKAKUHO PUBLISHING CO., LTD.

3-34-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

U. R. No. 684-1

ISBN 978-4-7536-5560-1 C3042 ©2024 香山正憲